



日本特許庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年 3月 11日

出願番号

Application Number:

平成 11 年特許願第 064260 号

出願人

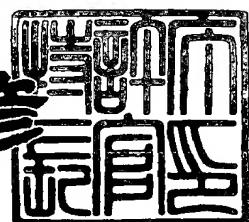
Applicant(s):

株式会社村田製作所

2000年 3月 3日

特許長官  
Commissioner,  
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特 2000-3012414

【書類名】 特許願  
【整理番号】 MU11356-01  
【提出日】 平成11年 3月11日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01F 3/00  
【発明者】  
【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田  
製作所内  
【氏名】 木野 博之  
【発明者】  
【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田  
製作所内  
【氏名】 伊藤 暢章  
【発明者】  
【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田  
製作所内  
【氏名】 西永 良博  
【特許出願人】  
【識別番号】 000006231  
【氏名又は名称】 株式会社村田製作所  
【代理人】  
【識別番号】 100091432  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 森下 武一  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 007618  
【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 明細書 1

特平11-064260

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9004894

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁性体コアの焼成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁性体材料からなる複数の偏平リング状成形体の表面に粉体を付与し、前記偏平リング状成形体の偏平状貫通孔の軸方向が垂直になるように複数の前記偏平リング状成形体を近接して整列配置した後、互いに隣接する偏平リング状成形体間に前記粉体を介在させた状態で前記偏平リング状成形体を焼成することを特徴とする磁性体コアの焼成方法。

【請求項2】 前記粉体は粒径が $1000\text{ }\mu\text{m}$ 以下のものを含む無機材料からなることを特徴とする請求項1記載の磁性体コアの焼成方法。

【請求項3】 前記粉体は粒径が $1000\text{ }\mu\text{m}$ 以下のものを含む有機材料からなることを特徴とする請求項1記載の磁性体コアの焼成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、磁性体コアの焼成方法に関し、特に、ノイズ除去部品等のコアとして使用される偏平リング状磁性体コアの焼成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

ノイズ除去部品等のコアとして、図5に示すような偏平リング状磁性体コア21が知られている。この磁性体コア21は、偏平状貫通孔22にフラットケーブル等の信号線を挿通することにより、信号線を伝搬する高周波ノイズを除去する。磁性体コア21は、その横断面の長辺寸法 $L = 10 \sim 100\text{ mm}$ 、短辺寸法 $T = 1 \sim 10\text{ mm}$ 、貫通孔22の短辺寸法 $t = 0.3 \sim 8\text{ mm}$ の範囲の寸法を有するものが多く使用されている。このような磁性体コア21の焼成方法としては、従来より、例えば図5に示すような方法が一般に周知である。

【0003】

すなわち、図5に示す焼成方法は、偏平状貫通孔22を有するフェライト材料からなる偏平リング状成形体21を、その貫通孔22の軸方向が垂直になるよう

に、一端側の開口面で焼成用容器（図示せず）の内部に立てて焼成する方法である。このとき、偏平リング状成形体21は互いに離隔して配置され、隣接する偏平リング状成形体21同士が焼成時にくっつかないように工夫される。形成体21がくっつくと両者間で化学反応が起こったり、くっついた成形体21を機械的衝撃力を加えて外すときに欠けやクラックが生じる等の不具合が発生するからである。

#### 【0004】

##### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、従来の磁性体コアの焼成方法は、成形体21のサイズが大きい場合には、焼成用容器内に成形体21を離隔して垂直に立てる作業は比較的容易であった。また、僅かな振動や衝撃が加わっても、偏平リング状成形体21は傾斜せず、隣接する偏平リング状成形体21同士が焼成時にくっつく等の不具合は発生しにくかった。

#### 【0005】

しかしながら、近年、磁性体コアの薄型化、小型化により、サイズの小さい偏平リング状成形体21を離隔して垂直に立てた状態で焼成することが多くなってきた。この場合、サイズの小さい偏平リング状成形体21を1個毎に離隔して垂直に立てる作業は煩雑で手間がかかるという問題があった。また、偏平リング状成形体21のサイズが小さいと、僅かな振動が加わっても、偏平リング状成形体21が傾斜し、隣接する偏平リング状成形体21に接触してそれらの間で化学反応が生じたり、くっつきや欠け、外観からは発見が困難なひび割れ等が生じ、良品率が低下したり、製品の信頼性が低下するといった問題があった。

#### 【0006】

本発明の目的は、焼成を高い信頼性で行なうことができ、しかも量産性の優れた磁性体コアの焼成方法を提供することにある。

#### 【0007】

##### 【課題を解決するための手段及び作用】

前記目的を達成するため、本発明に係る磁性体コアの焼成方法は、磁性体材料からなる複数の偏平リング状成形体の表面に粉体を付与し、前記偏平リング状成

形体の偏平状貫通孔の軸方向が垂直になるように複数の前記偏平リング状成形体を近接して整列配置した後、互いに隣接する偏平リング状成形体間に前記粉体を介在させた状態で前記偏平リング状成形体を焼成する。ここに、粉体としては、例えば、粒径が $1000\mu m$ 以下のものを含む無機材料や有機材料が用いられる。

## 【0008】

以上 の方法により、偏平リング状成形体の表面に付与された粉体は、互いに隣接する偏平リング状成形体間に介在してスペーサとして機能する。従って、偏平リング状成形体を積み重ねてセットすることができ、セッティング作業が容易になる。そして、偏平リング状成形体が焼成される際、隣接する偏平リング状成形体同士が直接に接触しなくなり、それらの間で反応が生じたり、くっつきや欠けが生じるという不具合が解消される。

## 【0009】

## 【発明の実施の形態】

以下に、本発明に係る磁性体コアの焼成方法の実施の形態について添付の図面を参照して説明する。

## 【0010】

図1に示すように、複数の偏平リング状成形体1を用意する。偏平リング状成形体1は、バインダ等と混練したフェライト等の磁性体材料粉末を、偏平状貫通孔2を有する偏平リング状に成形してなるものである。偏平リング状成形体1の各々は、その貫通孔2の軸方向が水平になるように寝かされる。次に、図1に矢印Aで示すように、偏平リング状成形体1の上から粉体をむらなく振りかける。該粉体は、粒径が $1000\mu m$ 以下のものを含み、有機材料又は無機材料からなるものである。有機材料としては、焼成工程で気化してしまう材料が好ましく、具体的には、ポリビニールアルコール系やセルロース系の合成樹脂材料、小麦粉や片栗粉等の天然有機材料等が用いられる。無機材料としては、焼成工程で偏平リング状成形体1と化学反応しない材料が好ましく、具体的には、アルミナやジルコニア等が用いられる。

## 【0011】

ところで、粉体の粒径が $1000\mu m$ を越えると、粉体と偏平リング状成形体1とのなじみが悪くなり、後工程で偏平リング状成形体1を垂直に立てたときに粉体が偏平リング状成形体1の表面から落ち易く、偏平リング状成形体1のセッティングの作業性が低下する。ただし、粒径が $1000\mu m$ を越える粉体に、 $1000\mu m$ 以下の粒径のものを混合することにより、前記の作業性の低下は改善される。

#### 【0012】

一方、粒径が $20\mu m$ 以下の粉体は、偏平リング状成形体1のくっつきを防止するスペーサとしての機能は多少劣るもの、互いにくっついている偏平リング状成形体1に軽く機械的衝撃を与えることにより、簡単に分離させることができる。

#### 【0013】

次いで、図2に示すように、粉体が振りかけられて表面に粉体が付着した偏平リング状成形体1を、その各軸方向を水平に揃えて一定数、積み重ねる。積み重ねられた状態の偏平リング状成形体1は、相互間に粉体が介在している。その後、図3に示すように、偏平リング状成形体1を積み重ね状態を保持したまま各軸方向が垂直になるようにして、偏平リング状成形体1と化学反応しない無機粉体（例えば高純度のアルミナ粉体もしくはジルコニア粉体）を敷き詰めた焼成用容器（図示せず）の内部に、整列配置する。なお、偏平リング状成形体1の形状や、焼成用容器の材質によっては、焼成用容器に無機粉体を敷く必要がない場合もある。

#### 【0014】

この後、垂直に立てた偏平リング状成形体1が倒れないように、図4に示すように、高純度アルミナもしくはジルコニア等のバー3を偏平リング状成形体1の側面に添える。このようにセットされた偏平リング状成形体1は、焼成炉内で焼成される。こうして、偏平リング状成形体1を焼成してなる磁性体コアが得られる。

#### 【0015】

以上の焼成方法により、偏平リング状成形体1の表面に付与された粉体は、互

いに隣接する偏平リング状成形体1間に介在してスペーサとして機能する。従つて、偏平リング状成形体1を積み重ねてセットすることができ、セッティング作業が容易になる。そして、偏平リング状成形体1が焼成される際、隣接する偏平リング状成形体1同士が直接に接触しなくなり、それらの間で反応が生じたり、くっつきや欠けが生じるという不具合を解消することができる。

#### 【0016】

なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の構成とすることができる。例えば、前記実施形態では、粉体を偏平リング状成形体に振りかけるようにしたが、吹き付け等により粉体を偏平リング状成形体に強制的に付着させるようにしてもよい。

#### 【0017】

##### 【実施例】

長辺寸法 $L = 22.8\text{ mm}$ 、短辺寸法 $T = 2.8\text{ mm}$ 、長さ $= 12.0\text{ mm}$ の外形寸法を有し、かつ、貫通孔2の長辺寸法 $= 18.7\text{ mm}$ 、短辺寸法 $t = 0.7\text{ mm}$ の偏平リング状成形体1（図1参照）を用意した。この偏平リング状成形体1はNiZn系フェライト材料からなる。また、粉体として以下の表1に示す種々のものを用意した。そして、偏平リング状成形体1をその貫通孔2の軸方向が水平になるように寝かした後、上から表1に示したそれぞれの粉体を網の容器に入れてむらなく振りかけた。次いで、振りかけた粉体を介在させ、各軸方向が垂直となるように偏平リング状成形体1を積み重ねた。

#### 【0018】

この後、偏平リング状成形体1を、ジルコニア粉を敷き詰めた焼成用容器内に、一列当たり32個、これを5列並べ、ジルコニア製のバー3を添わせた。こうして偏平リング状成形体1をセットした焼成用容器を各実施例毎に30サンプル（偏平リング状成形体1の数で4800個）用意し、1000～1200℃の電気炉で焼成した。焼成後の磁性体コアのくっつき発生率及び不良率の評価結果を表1に示す（実施例1～実施例8）。なお、表1には、比較のために、従来の焼成方法で焼成した磁性体コアの評価結果も合わせて記載している（比較例）。

#### 【0019】

【表1】

	粉体材料	平均粒径 ( $\mu\text{m}$ )	粒径範囲 ( $\mu\text{m}$ )	くつつき発生率 (%)	不良率 (%)
実施例 1	ポリビニール アルコール系	600	120~1000	0	0
実施例 2	ポリビニール アルコール系	200	60~400	0	0
実施例 3	セルロース系	40	20~60	15	0
実施例 4	小麦粉	70	50~80	0	0
実施例 5	高純度アルミナ	800	300~1000	0	0
実施例 6	高純度アルミナ	200	70~360	0	0
実施例 7	高純度アルミナ	80	40~150	0	0
実施例 8	高純度アルミナ	40	20~70	14	0
比較例				57	2.7

【0020】

表1で、実施例3のセルロース系粉体を用いて焼成した場合、並びに実施例8の平均粒径が40μmの高純度アルミナ粉体を用いて焼成した場合には、それぞれ15%及び14%の磁性体コアにくっつきが発生した。しかし、両者とも、くっついている磁性体コアに軽く機械的衝撃を与えると、簡単に分離させることができ、その品質も合格のレベルに達しており、不良率は0%であった。

### 【0021】

#### 【発明の効果】

以上の説明からも明らかなように、本発明によれば、偏平リング状成形体の表面に付与された粉体は、互いに隣接する偏平リング状成形体間に介在してスペーサとして機能する。従って、偏平リング状成形体を積み重ねてセットすることができ、セッティング作業が容易になる。そして、偏平リング状成形体が焼成される際、隣接する偏平リング状成形体同士が直接に接触しなくなり、それらの間で反応が生じたり、くっつきや欠けが生じるという不具合を解消することができる。この結果、磁性体コアの焼成を高い信頼性を有して効率よく行うことができるばかりでなく、良品率も大幅に向上する。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

本発明に係る磁性体コアの焼成方法の一実施形態を示す斜視図。

##### 【図2】

図1に続く工程を示す斜視図。

##### 【図3】

図2に続く工程を示す説明図。

##### 【図4】

図3に続く工程を示す斜視図。

##### 【図5】

従来の磁性体コアの焼成方法を示す斜視図。

#### 【符号の説明】

1 … 偏平リング状成形体

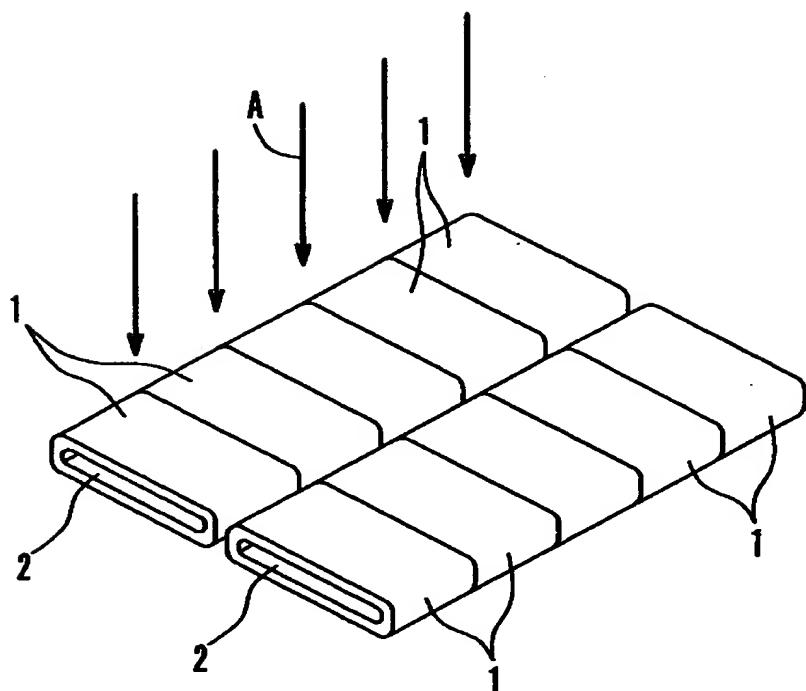
2 … 偏平状貫通孔

特平11-064260

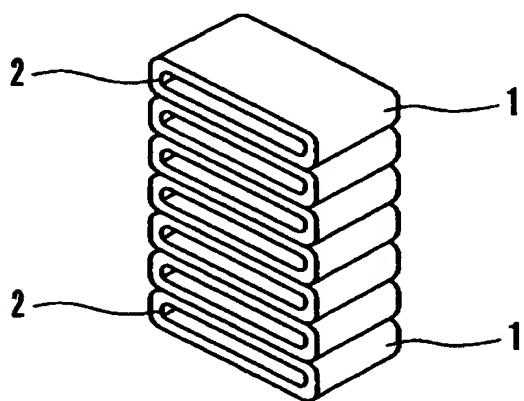
3…バー

【書類名】 図面

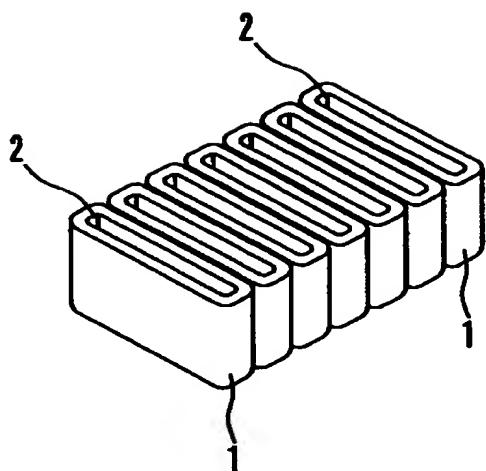
【図1】



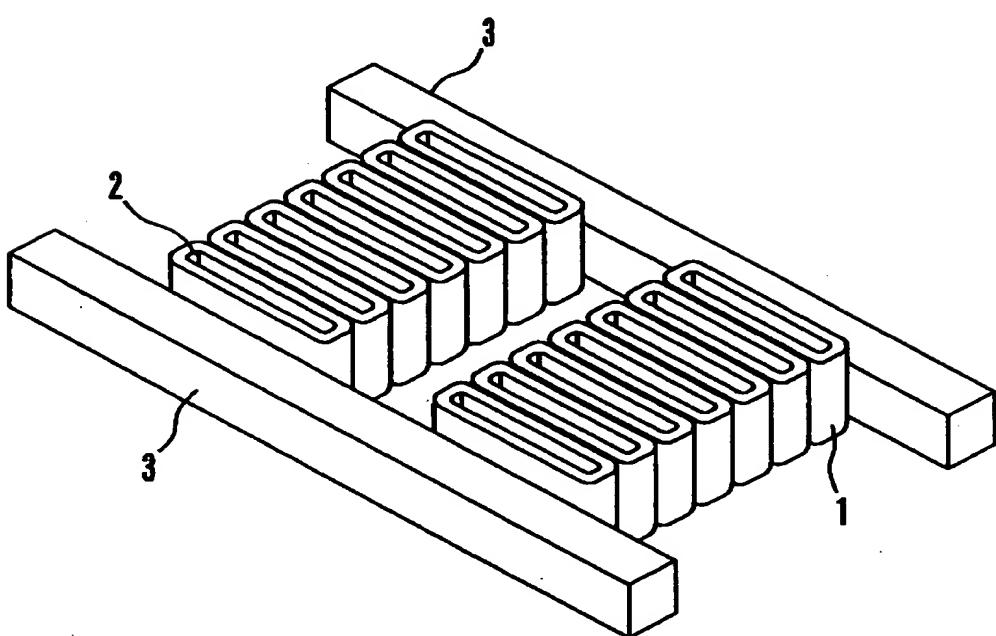
【図2】



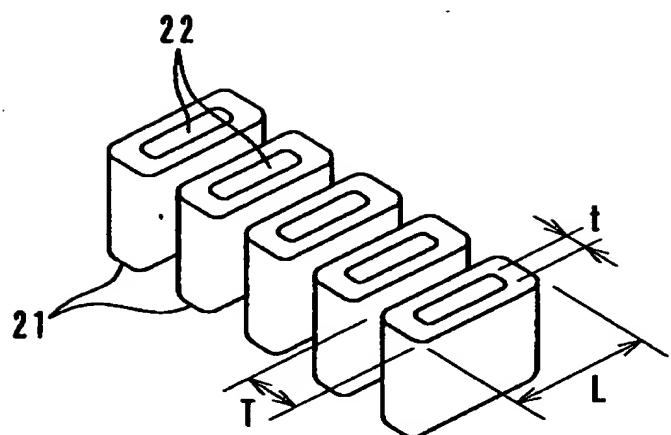
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 焼成を高い信頼性で行なうことができ、量産性の優れた磁性体コアの焼成方法を提供する。

【解決手段】 偏平リング状成形体1の各々は、その貫通孔2の軸方向が水平になるように寝かされる。次に、成形体1の上から例えば粒径が1000μm以下のものを含む有機もしくは無機の粉体をむらなく振りかける。表面に粉体が付着した偏平リング状成形体1を、その各軸を水平方向に揃えて一定数、積み重ねる。積み重ねられた状態の偏平リング状成形体1は、相互に粉体が介在している。その後、焼成用容器の上に、積み重ねた偏平リング状成形体1を、その状態を保持したまま各軸方向が垂直になるように置き換える。次に、偏平リング状成形体1が倒れないように、高純度アルミナもしくはジルコニア等のバーを偏平リング状成形体1に添えた後、焼成する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府長岡市天神二丁目26番10号  
氏 名 株式会社村田製作所